



Carl Zeiss  
Metrologia Przemysłowa

# zapraszamy na

## Szkolenie Otwarte

### 17.11.2011

#### Pomiary powierzchni swobodnych z wykorzystaniem sensorów optycznych oraz nowości CALYPSO 5.2

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne, profesjonalne szkolenie w nowoczesnym centrum pomiarowym.

#### Program:

9:30 – Otwarcie, powitanie, rejestracja

10:00 – Wykład: Możliwości sensorów optycznych ZEISS

11:00 – Wykład: Pomiary powierzchni swobodnych

12:00 – Przerwa

12:30 – Wykład: CALYPSO 5.2 - nowości

13:15 – Konsultacje – oprogramowanie pomiarowe, pomiary  
Prezentacje – maszyny pomiarowe ZEISS Accura II  
i Contura G2

15:00 – Zakończenie / wydanie certyfikatów  
/ przekazanie materiałów

Szkolenie odbędzie się w:  
**Laboratorium Carl Zeiss w Warszawie**  
ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa